Xcellerex XDR Bioreactor 簡易取扱説明(日本語版)



Cytiva (サイティバ) グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社 お問合せ:バイオダイレクトライン TEL:03-5331-9336 E-mail:Tech-JP@cytiva.com 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-25-1 サンケンビルヂング





改定:2025年01月30日

安全上のご注意~必ずお守りください~

弊社機器に関する一般的な注意事項を記載しています。取扱いの詳細は必ず製品添付の使用説明書をご覧ください。

誤った取扱いをした場合に生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。		図記号の意味は次	の通りです
藝生言日	誤った取扱いをした場合に、死亡や重傷を負う可能性がある もの。	禁止	してはいけない「禁止」を示します。
注意	誤った取扱いをした場合に、傷害または物的損害が発生す る可能性があるもの。	(その他)	必ず実行していただく「強制」を示します。

警告

禁止	電源プラグの抜き差しにより、運転を停止しない 火災・感電の原因になります。	禁止	電源コードを途中で接続しない、タコ足配線をしない 火災・感電・故障の原因になります。
禁止	電源コード・電源プラグを傷つけない ●加工しない ●束ねない ●ねじらない ●折らない ●物をのせな い ●加熱しない ●無理に曲げない 破損して火災・感電の原因になります。	禁止	修理・分解・改造はしない 火災・感電の原因になります。
根元まで 差込む	電源プラグのほこりを取り除き、刃の根元まで確実に差込む 接続が不十分だと、隙間にほこりが付着して火災・感電の原因に なります。	指定の 規格	取扱説明書に指定された規格のコンセントを使用する 指定された規格以外で使用すると火災・感電の原因になります。
禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。	禁止	電源コードや電源プラグが傷んでいる、コンセントの差し込みがゆる いときは使わない 感電・ショート・発火の原因になります。
禁止	使用時や使用直後(運転停止後約60分間)は、操作に関係 のない部位には触れない 高温部に触れ、やけどの原因になります。	プラグを 抜く	異常時は、運転を停止して電源プラグを抜く 異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。
禁止	同梱の電源コード・電源プラグ以外のコード・プラグを使用しない 故障・火災・感電の原因になります。	禁止	同梱の電源コード・電源プラグを他の電気機器に使用しない 故障・火災・感電の原因になります。

注意

禁止	設置時は、次のような場所には置かない ●不安定な場所 ●湿気やほこりの多い場所 ●油煙や湯気が 当たる場所 ●直射日光の当たる場所 ●風雨のあたる場所 ● 熱器具の近く ●高温になる場所 ●吸・排気口をふさぐような場 所 このような場所に置くと、ショートや発熱、電源コードの被膜が溶け るなどして、火災や感電、故障、変形の原因になることがあります。	禁止	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。
----	--	----	-----------------------------------

記載されている内容は予告なく変更、修正される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。 コンピューターに指定以外の外部装置やソフトウェアなどを接続、インストールした場合、動作の保証はいたしかねま す。



- 1. 装置概要
- 2. HMI、ソフトウェア概要
- 3. プローブの準備
- 4. バッグの取り扱い
- 5. セットアップ
- 6. HMI、ソフトウェア操作
- 7. コントロールマップ操作
- 8. データモニタリング
- 9. 終了
- 10. 付録

本説明書は、XDR-50~XDR-2000向けの操作補助資料として作成されています。 共通項目の多いXDR-10でも使用いただけます。 詳細は正式版の説明書である英文マニュアル(Operating instructions)をご参照ください。 文書番号は以下です。

- ・XDR-10: 29064586 または 29708400
- ・XDR-50~XDR-2000: 29064643(シングルパネル)、29224122または 29698983(デュアルパネル)

製品Q&A (FAQ) サイトにも関連する情報を掲載しています。 https://faq.cytivalifesciences.co.jp/

1.装置概要





1 Temperature control unit (TCU) 2 XDR vessel 3 I/O Cabinet(写真はシングルパネル) 4 X-Station 1 XDR vessel 2 Balance 3 Instrument tower

装置概要(1) XDR-50 ~ XDR-2000 (写真はシングルパネル)



XDR-50、-200、-500

1 Viewing window

2 Disposable bag assembly

- 3 Exhaust filter heater
- 4 Tubing manager
- 5 Stainless steel vessel
- 6 Load cells

7 Probe port opening with probe support



XDR-1000、-2000

1 Bag loading window with probe port and door

- 2 Viewing window
- 3 Exhaust filter heater
- 4 Bag hoist
- 5 Tubing manager
- 6 Stainless steel vessel
- 7 Bag hoist operating panel
- 8 Load cells

装置概要(1) XDR-10



1 Exhaust filter heater
2 Exhaust filter
3 Tubing manager
4 Disposable bag
5 Feed port with tubing
6 Plastic vessel container
7 Door clasp
8 pH/DO probe port
9 Sample port with tubing
10 Agitator assembly
11 Sparge tubing
12 Headsweep (overlay) inlet gas filter
13 Viewing window
14 Bag pressure sensor



Tubing manager
 Vessel doors (open)
 Heating blankets
 Agitator drive head
 Agitator motor
 Probe support bar (adjustable)

装置概要(1) XDR-10



1 pH/DO transmitter display 2 EMERGENCY STOP button 3 Pumps model 114 4 Pumps model 313



- 1 Sensor connection ports (temperature, pH, DO, bag pressure)
- 2 Auxiliary input connection ports
- 3 Ethernet connection ports
- 4 Heating blanket connection ports
- 5 Scale (optional) connection port (SCALE)
- 6 EXHAUST HEATER connection port
- 7 Gas inlets and outlets
- 8 Ventilation hood

装置概要(2) XDR-50 ~ XDR-2000 X-Stationコントローラー TCU(温度調節ユニット)



リアクター本体とProfibusにて接続しコントロール表示

装置概要(3) XDR-50 ~ XDR-2000 システムの電源スイッチ

X-Station



本体キャビネット (写真はシングルパネル)



Power Switch for I/O Panel

本体の電源スイッチ ▶ 本体パネル側面にあります。

Power Switch for UPS

(located under panel)

電源スイッチ OSが起動します

装置概要(4) XDR-50 ~ XDR-2000 緊急停止ボタン



緊急時はパネル前面(XDR-10は側面)の緊急停止ボタンを押してください

解除する場合

- ・緊急停止ボタンを回して手前に引き出します
- ・Enableボタンを押します

緊急停止ボタン



I/Oパネルに警告灯が付いている場合、システムの状態を確認することができます



色	特性	警告音	内容
赤	点灯	あり	緊急停止(Emergency Stop)が発動されている
赤	点滅	あり	インターロックが発動されている
橙	点灯	無し	認識(Acknowledge)したアラームがある
橙	点滅	あり	認識(Acknowledge)されていないアラームもしくは認識されていない復旧した アラームがある ※ 警告音はシステムが運転の状態の時のみ鳴ります
緑	点灯	無し	システムは運転(Running)の状態
禄	点滅	無し	システムは保留(Held)もしくは中断(Aborted)の状態

2.HMI・ソフトウェア概要

機器の構成やソフトウェアのバージョンにより、表示が異なることがあります。 本書はシングルパネル版の画面で記載しているため、デュアルパネル版をお使いの場合、配置などが異なることがあります。

ログインパスワード (Windows Server 2008 R2 / Windows 7の場合)

ソフトウェア(Wonderware InTouch) 以下3種類あります

	User Name	Password	Domain
オペレーター	hmioper	oper12	無し
スーパーバイザー	hmisuper	super12	無し
アドミニストレーター	hmiadmin	admin12	無し

Windows

	User Name	Password
オペレーター	xlrxlogon	xlrxlogon
アドミニストレーター	administrator	ww12@xlrx

パスワードは初期段階のものです。管理者により、変更される場合があります

ログインパスワード (Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2019 / Windows 10の場合)

ソフトウェア(Wonderware/AVEVA InTouch) 以下3種類あります

	User Name	Password	Domain
オペレーター	HMIOper	ww12@xlrx2019	無し
スーパーバイザー	HMISuper	ww12@xlrx2019	無し
アドミニストレーター	HMIEng	ww12@xlrx2019	無し

Windows

	User Name	Password
オペレーター	MSLoginOp	ww12@xlrx2019
アドミニストレーター	XDRAdministrator	ww12@xlrx2019

パスワードは初期段階のものです。管理者により、変更される場合があります Windowsのセキュリティーポリシーによりパスワードの文字数は12文字以上です。また大文字、小文字、数字、記号の うち3種類以上を含めます。



ソフトウェア(Wonderware InTouch) 以下3種類あります

	User Name	Password	Domain
オペレーター	HMIOper	Oper2014	FlexFactory
スーパーバイザー	HMISuper	Super2014	FlexFactory
アドミニストレーター	HMIEng	Eng2014	FlexFactory

パスワードは初期段階のものです。管理者により、変更される場合があります。

Wonderwareソフトウェア、アクセスレベルのリスト (Windows Server 2008 R2 / Windows 7の場合)

	Operator	Operator Supervisor
arm settings nge defining parameters .L, SPHL, SPLL for: inputs d oxygen filter temperature v controllers emperature eight nd disable alarms vare ible and remove user D control loop tuning rs) for: inputs d oxygen eight	arm settings nge defining parameters .L, SPHL, SPLL for: inputs d oxygen filter temperature v controllers emperature eight nd disable alarms vare ible and remove user D control loop tuning rs) for: inputs d oxygen eight	arm settings nge defining parameters .L, SPHL, SPLL for: inputs d oxygen filter temperature v controllers eight nd disable alarms vare ible and remove user D control loop tuning rs) for: inputs d oxygen eight eight
	X	Voperator Supervisor X V X X

Windowes Server 2012 R2 / Windows 10をご使用の方は、 HMIバージョンをご確認の上、英文マニュアルをご参照ください

• 操作可能 🗸

•操作不可 样

インターロック機能 (Windows Server 2008 R2 / Windows 7の場合)

圧力	バッグ圧力が4.8 kPa (0.7 psi)にてポンプとマスフローコントローラー(MFC)が停止 1 kPa = 0.145 psi (0.1 psi = 0.69 kPa)
重量	最大容量の10%増にてポンプ停止 XDR-10(10 L) → 11 kg XDR-50(50 L) → 55 kg XDR-200(200 L) → 220 kg XDR-500(500 L) → 550 kg XDR-1000(1,000 L) → 1,100 kg XDR-2000(2,000 L) → 2,200 kg
緊急ボタン	全ての機械及び電気的動作が停止

インターロック機能 (Windows Server 2012 R2 / Windows 10でHMI ver. 5の場合)

圧力	バッグ圧力が4.8 kPa(0.7 psi)にてポンプとマスフローコントローラー(MFC)が停止 1 kPa = 0.145 psi (0.1 psi = 0.69 kPa)
重量(上限)	以下重量を上回るとポンプとMFC機能(連動するループ制御機能)が停止 XDR-10(10 L) → 11 kg XDR-50(50 L) → 55 kg XDR-200(200 L) → 220 kg XDR-500(500 L) → 525 kg XDR-1000(1,000 L) → 1,050 kg XDR-2000(2,000 L) → 2,100 kg
重量(下限1)	以下重量を下回ると、ループ制御(pH制御、DO制御、温度制御)機能が停止 XDR-10(10 L) → 4.5 kg XDR-50(50 L) → 25 kg XDR-200(200 L) → 38 kg XDR-500(500 L) → 85 kg XDR-1000(1,000 L) → 175 kg XDR-2000(2,000 L) → 348 kg
重量(下限2)	以下重量を下回ると、下限1の機能に加え、撹拌機能が停止 XDR-10(10 L) \rightarrow 1.1 kg XDR-50(50 L) \rightarrow 2 kg XDR-200(200 L) \rightarrow 9 kg XDR-500(500 L) \rightarrow 12 kg XDR-1000(1,000 L) \rightarrow 33 kg XDR-2000(2,000 L) \rightarrow 63 kg

インターロック機能 (Windows Server 2012 R2 / Windows 10でHMI ver. 5の場合)

 搅拌	以下の状態で、ループ制御(pH制御、DO制御、温度制御)機能が停止 XDR-10 → 撹拌が停止 XDR-50~2000 → 撹拌速度(PV)が10 rpm以下
緊急ボタン	全ての機械及び電気的動作が停止

インターロック機能は、HMIバージョンにより異なるため、詳細は英文マニュアルをご参照ください。

XDR画面概要(Reactor Display)



コントロール画面(Control) ※以下図はWindows Server 2008 R2 / Windows 7の場合

Reactor Display	Control	Setpoint Table	PID Face Plate	Alarm Configuration	Alarming	Trending	Platform Statu	S	
			Reactor01 - 20	0 Liter Biorea	actor: Mapping	Control Scree	en		
	Assign Lookup Table 1	Assign A Lookup Table 2 Looku	ssign Assign Ip Table 3 Lookup Table	Assign 4 Lookup Table 5	Assign Lookup Table 6 Loo	Assign kup Table 7	Assign Split Range 1 Sp	Assign Assign lit Range 2 Split Ran	n ge 3
AE-02 D0 83.81 40.00 0.0	PV SP								Assign Agitator 1
% Sat									Assign MFC 1
									Assign MFC 2
									Assign MFC 3
AE-01 pl 9.80 7.00	PV SP								Assign MFC 4
рН									Assign MFC 5
									Assign MFC 6
WE-01 Wei 195.2 199.5 0.0	pht PV SP								Assign Pump 1
kg									Assign Pump 2
									Assign Pump 3
AE-03 Aux 1 0.00 0.00 0.0	n 1 PV SP								Assign Pump 4
AE-04 Aux 1 0.00 0.00 0.0	n 2 PV SP CV								
Shutdown	Password	Logout) 🤖 Logged on	User:	hmiadmin	Co	mputer: R-8561-19	18-Oct-201	2 09:10:11

- > DOコントロール
- ▶ pHコントロール
- ▶ 重量コントロール

コントロール画面(メインPIDループマップ) ※以下図はWindows Server 2008 R2 / Windows 7の場合



コントロール画面(メインPIDループマップ) ※以下図はWindows Server 2008 R2 / Windows 7の場合



セットポイントテーブル画面 (Setpoint Table)

Reactor Display	Control	Setpoi	nt Table PID Fa	ace Plate	Alarm Configuration	Alarming	Trendir	ng Platfo	m Status		
			Reacto	or01 - 200	Liter Biorea	actor: Setpoin	t Table Scr	een 1			
AE-02: Dissolved	Oxygen Setp	oint Table	<u>AE-01:</u>	pH Setpoint	Table_	TE-01: Vessel T	emperature S	etpoint Table	SC-05: Agi	tator Setpoi	int Table
Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	St
Step Name:	Step_2		Step Name:	Step_1		Step Name:	Step_20		Step Name:	Step_20	 _
Final Step:	Step_2	Restart	Final Step:	Step_20	Restart	Final Step:	Step_1	Restart	Final Step:	Step_1	Res
Step Number:	2	Hold	Step Number:	1	Hold	Step Number:	20	Hold	Step Number:	20	H
Preset Time: 00):01:00	Stop	Preset Time:	00:00:10	Stop	Preset Time:	00:00:00	Stop	Preset Time:	00:00:00	S
Remaining Time: 00	0:00:47.7850		Remaining Time:	00:00:10		Remaining Time:	00:00:00		Remaining Time:	00:00:00	
Elapsed Time: 00	0:00:12.2150	Reset	Elapsed Time:	00:01:44.8640	Reset	Elapsed Time:	00:00:00	Reset	Elapsed Time:	00:00:00	Re
erived Setpoint:	8.122	Advance	Derived Setpoint:	7.100	Advance	Derived Setpoint:	0.000	Advance	Derived Setpoint:	200.000	Adv
SP Start S	SP Actual SP	End	SP Start	SP Actual	SP End	SP Start	SP Actual	SP End	SP Start	SP Actual	SP End
8	40	8.6	7.01	7	7.01	0	37	0	0	100	0
Enable	Disabled Con	figure	Enable	Disabled	Configure	Enable	Disabled Co	onfigure	Enable	Disabled	Configur
WE-01: Vessel	Weight Setpo	int Table	ĺ			TE-02: Filter Te	mperature Se	tpoint Table	TE-04: Filter Te	nperature f	Setpoint
Current State:	Stopped	Start				Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	St
Step Name:	Step_20					Step Name:	Step_20		Step Name:	Step_20	
Final Step:	Step_1	Restart				Final Step:	Step_1	Restart	Final Step:	Step_1	Res
Step Number:	20	Hold				Step Number:	20	Hold	Step Number:	20	Н
Preset Time: 00	0:00:00	Stop				Preset Time:	00:00:00	Stop	Preset Time:	00:00:00	S
Remaining Time: 00	0:00:00	orop				Remaining Time:	00:00:00		Remaining Time:	00:00:00	
Elapsed Time: 00	0:00:00	Reset				Elapsed Time:	00:00:00	Reset	Elapsed Time:	00:00:00	Re Re
erived Setpoint:	0.000	Advance				Derived Setpoint:	60.000	Advance	Derived Setpoint:	0.000	Adv
SP Start S	SP Actual SP	End				SP Start	SP Actual	SP End	SP Start	SP Actual	SP End
0	199.5	0				0	60	0	0	60	0
Enable	Disabled Con	figure				Enable	Disabled Co	onfigure	Enable	Disabled	Configur
AE-03: Auxiliary	Input 1 Setpo	oint Table	AE-04: Auxiliar	y Input 2 Se	etpoint Table	E-03: Condenser	Temperature	Setpoint Tab	le		
Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start			
Step Name:	Step_20	Bachart	Step Name:	Step_20	Bostart	Step Name:	Step_20	Bostart			
Final Step:	Step_1	Restart	Final Step:	Step_1	Restart	Final Step:	Step_1	Restart			
Step Number:	20	Hold	Step Number:	20	Hold	Step Number:	20	Hold			
Preset Time: 00	0:00:00	Stop	Preset Time:	00:00:00	Stop	Preset Time:	00:00:00	Stop			
Remaining Time: 00	0:00:00	Bocot	Remaining Time:	00:00:00	Parat	Remaining Time:	00:00:00	Basat			
Elapsed Time: 00	0:00:00	Reset	Elapsed Time:	00:00:00		Elapsed Time:	00:00:00				
erived Setpoint:	0.000	Advance	Derived Setpoint:	0.000	Advance	Derived Setpoint:	0.000	Advance			
SP Start	SP Actual SP	End	SP Start	SP Actual	SP End	SP Start	SP Actual	SP End			
0	0	0	0	0	0	0	15	0			
Enable	Disabled Con	figure	Enable	Disabled	Configure	Enable	Disabled Co	onfigure			
Shutdown	Password		gout 🔵 🙆 Le	ogged on Us	ser:	hmiadmin		Computer:	18-0	ct-2012	09:1

- ▶ セットポイントを時間で変更
- ▶ シーケンスステップの作成
- ▶ ステップ時間の設定・リセット

PIDフェースプレート画面 (PID Face Plate)

Reactor Display	Control	Setpoint Table	PID Face Plate	Alarm Configuration	Alarming	Trending	Platform Status		
		11	Reactor01 - 20	0 Liter Biorea	ctor: PID Face	Plate Screen	1		
AE-02: Diss 200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 0.00 SP py 200.00 SP py 200 SP py 200.00 SP py 200	olved Oxygen PV 81.86 SP 40.00 (V 0.0 Manual A M Remote R 1 5.000 D 0.000 D 0.000 D 0.000 STORE RESET 50 75 100	AE- 14.00 12.60 9.80 9.80 8.40 7.00 5.60 4.20 2.80 1.40 5.60 4.20 2.80 1.40 5.60 4.20 2.80 1.40 5.60 4.20 2.80 1.40 5.60 5.60 4.20 5.60 5.00	01: pH PV 9.80 SP Z.00 CV 0.0 Manual R M Remote R D 0.000 D 0.000 D 0.000 STORE RESET 50 7.5 100	TE-01: Vessee	I Temperature PV 30.22 SP 37.00 CV 37.9 Manual M Local M P 4.000 I 30.000 D 0.000 DB 0.000 STORE RESET 0 65 90	SC-05	: A gitator PV 0.0 SP 100.0 (V 0.0 Manual A M Remote R 1 D 0.520 I 0.120 D 0.000 DB 0.000 STORE RESET 180 , 270 , 360	WE-01: VA	PV 1952 SP 199.5 CV 0.0 Manual A M Remote R L P 1.000 I 2.500 D 0.000 D 0.000 STORE RESET 50, 75, 100
AE-03: Aux	iliary Input 1	AE-04: Aux	iliary Input 2	TE-03: Conden	ser Temperatur	e TE-02: Filte	r Temperature	TE-04: Filte	r Temperature
100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 30.00 20.00 10.00 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	PV 0.00 SP 0.00 (V 0.0 Manual A M Remote R L P 0.500 I 5.000 D 0.000 DB 0.000 STORE RESET 50 75 100	100.00 90.00 80.00 70.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 80 80 10.00 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	PV 0.00 SP 0.00 (V 0.0 Manual A M Remote R C P 0.500 I 5.000 D 0.000 DB 0.000 STORE RESET 50 75 100	100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 5P FV SPHL 50.000 CVHL 50.000 CVHL 50.000 0, 25, 5 50 CVHL 50.000	PV 13.94 SP 15.00 CV 0.0 Manual N N Local R L P 0.800 I 5.000 D 0.000 B 0.000 STORE RESET 0 75 100	100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 5 PW SPHL 100.000 CVHL 100.000 0 CVHL 100.000 0 CVHL 100.000 0 0 0 0 0 0 2 5	PV 3,276.7 SP 60.0 (V 0.0 Manual A M Remote R 1 2.500 D 0.000 D 0.000 D 0.000 D 0.000 STORE RESET 50 75 100	100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 50.0 50.0 40.0 50.0 40.0 50.0 40.0 50.0 40.0 50.0 5	PV 33.5 SP 60.0 (V 0.0 Manual A M Remote R L P 0.800 I 2.500 D 0.000 DB 0.000 STORE RESET 50 75 100
Shutdown	Password	Logout	🔄 Logged on I	User:	hmiadmin	Co	mputer:	18-Oct-20	12 09:19:20

➢ 全PIDの表示

アラーム設定画面(Alarm Configuration)



- ▶ LoLo アラーム発報
 ▶ Lo 警告発報
 ▶ Hi 警告発報
 ▶ HiHi アラーム発報
- ➤ Time DB(dead band) 継続検知時間
- →短い場合、感度が上がります。
- ➤ Value DB アラーム・警告値の幅 →小さい場合、感度が上がります。
- Dev Target
- ▶ Minor 警告閾値(ターゲットとPV値の差)
- ▶ Major アラーム閾値(ターゲットとPV値の差)

▶ DEV DB アラーム・警告値の幅 この例では、警告値幅は0.8~1.2℃ アラーム値幅は1.8~2.2℃

▶ Setting Period 継続検知時間
 →小さい場合、感度が上がります。

アラーム設定画面(Alarming – Summary)

Reactor Display	Control	Setpoint Table	PID Fac	e Plate	Alarm Configuration	Alar	ming	Trending	Platform	Status		
TimeLCT	AlarmComment	t		Name		Value	Limit	State	CurrentValue	Class	Туре	Priority
10/18/2012 09:09:14	Reactor Agitato	or Fault	0	R01Agitato	or.ResetFault	Okay	Fault	UNACK_RTN	false	DSC	DSC	500
10/17/2012 11:39:38	The AppEngine	hosts and schedules exe	cution of	GR_Engine	Scheduler.ScanOver	0	1	UNACK_RTN	6.1	DSC	DSC	1
												¥
Displayi	ng 1 to 3 of 3 alarms	Default 100% Complete	Pacific Time (I	US Canada)								
ACK ALL	ACK S		2									
Shutdown) (Password	Logout	Dog Log	iged on l	Jser:	hmiac	Imin	×	Computer:	18	-Oct-201	2 09:19:50

アラームとイベント履歴画面(Alarming – History)

Reactor Display	Control	Setpoint Table	PID Face Plate	Alarm Configuration	Alarr	ning	Trending	Platfo	orm Status		
TimeLCT	7 AlarmComment		▼ Name	2	Value V	Limit 🗸	State 7	7 Class	√ Type		⊽ Group ▲
09:13:10 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01SplitRa	anges01.MapValue	201	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:44 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01MFC01	PID.CommandBits	true	false		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:42 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01MFC02	PID.CommandBits	true	false		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:39 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01MFC02	PID.MapValue	301	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:35 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01MFC01	PID.MapValue	300	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:26 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Looku	p02.MapEnableReq	true	false		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:24 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Lookuj	p01.MapEnableReq	true	false		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:21 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Looku	p02.MapValue	200	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:14 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Looku	p01.MapValue	200	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:10 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Looku	p02.SelectedRow	-1	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:10 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Lookuj	p02.CellIndex	-1.0	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:09 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Looku	p02.MapValue	-1	200		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:05 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Lookuj	p01.SelectedRow	-1	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:05 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Looku	p01.CellIndex	-1.0	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:11:02 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Lookuj	p01.MapValue	-1	200		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:10:55 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Looku	p02.MapValue	200	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:10:49 18-Oct-2012	Write success -	The UserDefined object pr	ovides a R01Lookuj	p01.MapValue	200	-1		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:09:27 18-Oct-2012	Write success -I	Reactor Agitator	R01Agitat	or.EnableReq	true	false		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:09:16 18-Oct-2012	Write success -	State Engine	R01State0	ontrol.Reset	true	false		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:09:14 18-Oct-2012	Going out of ala	Irm because AutomationO	bject is R01FilterT	empTransmitter.PV.D	. 3216.6	60.0	UNACK_RTN	DEV	Majo	500	aReactor01
09:09:14 18-Oct-2012	Going out of ala	irm because AutomationO	bject is R01FilterT	empTransmitter.PV.H	. 3276.7	65.0	UNACK_RTN	VALUE	HiHi	500	aReactor01
09:09:14 18-Oct-2012	Going out of ala	irm because AutomationO	bject is R01FilterT	empTransmitter.PV.Hi	3276.7	63.0	UNACK_RTN	VALUE	Hi	500	aReactor01
09:09:14 18-Oct-2012	Alarm is acknow	wledged	R01FilterT	empTransmitter.PV.D	. 3216.6	50.0	ACK_RTN	DEV	Mino	500	aReactor01
09:09:14 18-Oct-2012	Reactor Agitato	or Fault	R01Agitat	or.ResetFault	Okay	Fault	UNACK_RTN	DSC	DSC	500	aReactor01
09:09:14 18-Oct-2012	Going out of ala	rm because AutomationO	bject is R01Vessel	TempTransmitter.PV	30.246	35.0	UNACK_RTN	VALUE	LoLo	500	aReactor01
09:09:14 18-Oct-2012	Going out of ala	Irm because AutomationO	bject is R01Vessel	TempTransmitter.PV.Lo	30.246	36.0	UNACK_RTN	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:09:13 18-Oct-2012	Reactor Agitato	or Fault	R01Agitat	or.ResetFault	Fault	Fault	UNACK_ALM	DSC	DSC	500	aReactor01
09:09:13 18-Oct-2012	Write success -	State Engine	R01State0	ontrol.Abort	true	false		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:09:10 18-Oct-2012	Write success -	State Engine	R015tate0	ontrol.Hold	true	false		EVENT	OPR	999	aReactor01
09:09:07 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	60.1	60.0	UNACK_RTN	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:09:06 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	59.90001	60.0	UNACK_ALM	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:09:05 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	60.0	60.0	UNACK_RTN	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:09:04 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	59.8	60.0	UNACK_ALM	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:56 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	60.0	60.0	UNACK_RTN	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:53 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	59.90001	60.0	UNACK_ALM	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:52 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	60.0	60.0	UNACK_RTN	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:51 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	59.90001	60.0	UNACK_ALM	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:36 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	60.0	60.0	UNACK_RTN	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:34 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	59.7	60.0	UNACK_ALM	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:26 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	60.0	60.0	UNACK_RTN	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:21 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	59.90001	60.0	UNACK_ALM	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:20 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	60.0	60.0	UNACK_RTN	VALUE	Lo	500	aReactor01
09:08:19 18-Oct-2012	Reactor01 - TEC	03: Exhaust Filter #2 Temp	perature R01FilterT	emp2Transmitter.PV.Lo	59.90001	60.0	UNACK_ALM	VALUE	Lo	500	aReactor01
100-00-17 10 0-+ 2012	Deactor01 TE	02. Exhaust Eilton #3 Tomr	DOI Siltor	omeTransmitter M/1 a	60.0		UNACK DTN	WATTIE	10	500	-Reactor01
Displaying 1 to 2000 o	f 27614 alarms (loc	cal) - WWALMDB Connected	Pacific Time (US Cana	da)							Requery
ALARMS	EVENTS	вотн	FILTER	End T Start	'ime: Time:	09:20:2 09:20:2	27 18-Oct-2012 27 16-Oct-2012	Sta	art Time	End Time	Apply
Shutdown	Password	Logout	🗿 Logged on	User:	hmiadr	nin	C	omputer:		18-Oct-201	2 09:20:49

プラットフォームステータス画面(Platform Status)

GR_Plat	form	GR_Eng	ine	pollMainServer1.	pollMain
Node Name xdr-8561-19	unuman Lanada Maria	General Comms	Rebuild Object Model	Server Scan Group P	rocessor Stats
RMC Address	\sim	Host GR_Platform	(Jerelanda)	License Status	Va
Scan Period 499 ms		Scan Period 503 ms		Status	Connect
ScanStateGmd OnScan		ScanStateOmd OnScan		Error Code	
Scan State OnScan	7 🗳 🤞 4020	Scan State OnScan	Eng CPU	Error Text	(
wg CPU Load 5 %	CPU RAM	Category AppEngine			
ntel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz, M	icrosoft Vista Server 4.0	Startup Type	Auto		
ersion 6.1 (Build 7600)		Restart On Failure	False	Project Number	8561-1
e Platform represents a computer in the	automation application. 🛛 🎯	Engine Startup Reason	Starting_FromCheckpoint	Program Version	V00
Avg Available RAM	4241 MB	Engine Process ID	5164	Ship Date	09Oct201
Total RAM	8261 MB	Engine Failure Timeout	30000 ms	HMI Version	V
Available Disk Space (per drive)	214890.0 MB	Script Execution Timeout Limit	500 ms		
System Startup Time	10/06/2012 05:25:50 AM	Async Script Threads Max	5 threads		
Startup Reason	Starting FromCheckpoint	Async Scripts Running Cnt	0		
Process Count	94	Async Scripts Waiting Cnt	0		
Avg Page Faults	2744	Checkpoint Path	<default path=""></default>		
Avg Bytes Received	30595 /s	Checkpoint Failed Condition	False		
Avg Bytes Sent	5324 /s	Process CPU Load	0 %		
Network Heartbeat Period	2000 ms	Process Private Bytes	61263872 bytes		
Consec Heartbeats Missed Cnt	0	Process IO Data Bytes	0 bytes/s		
NMX Network Connection Status	Connected	Process Working Set	36401152 bytes		
NMX Network Disconnect Cnt	0	Process Page Faults	32 page faults/s		
RMC Network Connection Status	Connected	Folding Condition	False		
RMC Network Disconnect Cnt	0	Object Quarantined Condition	False		
Engines Hosted		Deployed Objects Count 16	o OffScan Cnt 0		
		Short Description: The AppEngine	hosts and schedules		
		execution of Application Objects, Are	eas, and Device		
		Integration Objects.	(
		122 ISA			

3. プローブの準備

※ XDR-10の場合、トランスミッターでSensor 1とSensor 2の表示内容が異なります。

	Sensor 1	Sensor 2
XDR-10	DO	рН
XDR-50 \sim XDR-2000	рН	DO

本書では、読み替えて作業いただきますよう、よろしくお願いします。

※プローブの詳細については、供給元にご確認下さい。また、予告なしに該当製品やコード番号が変更する場合があります。 ※プローブの接続方式は、ご使用の装置により異なります。

	メトラー・トレド(アナログ:VP6)	メトラー・トレド(デジタル:AK9)	ハミルトン(VP6)
рН	InPro 3253/225/PT1000 P/N:52 002 569 コード番号(Cytiva):827-00142	InPro 3253i SG/225/PT1000/iSM P/N:52 005 378	EasyFerm Plus VP 225 P/N:238633-1141 コード番号(Cytiva):817-00144
DO	InPro 6800/12/220 P/N:52 200 966 コード番号(Cytiva):827-00143	InPro 6850i/12/220 P/N:52 206 120	OxyFerm FDA VP 225 P/N:237542 コード番号(Cytiva):827-00101
CO2	InPro 5000/12/220 (販売終了) P/N:52 206 068 コード番号(Cytiva):827-00057	InPro 5000i/12/220 ISM P/N :30 019 005 コード番号(Cytiva) :29352658	-

pHプローブのキャリブレーション ~繰り返し使用可能なプローブを用いる場合~

1. pH 7とpH 9(場合によってpH 4)の標準液、精製水の入ったボトル、50 ml遠心管を用意する 2. 標準液と精製水を30 ml程度採取して50 ml遠心管に入れる 3. pHプローブを用意する 4. pHプローブをpHプローブ用ケーブルに接続する 5. 2点測定によるキャリブレーションをI/Oキャビネットにある操作パネル(トランスミッター)にて行う

<トランスミッターがEmerson社Rosemount 1056の場合>

- 1. Menuを押す。
- 2. Calibrateを選択。
- 3. Sensor 1を選択。
- 4. Measurement/pHを選択。
- 5. Buffer Calを選択。
- 6. Autoを選択。

7. pHプローブをpH 7標準液入れる。ENTERを押す。 8. pH of Buffer 1を選択する。ENTERを押す。 9. pHプローブをpH 7標準液から出し、精製水でリンスした後ふき取る。 10. pHプローブをpH 9標準液入れる。ENTERを押す。 11. pH of Buffer 2を選択する。ENTERを押す。

- 12. slope value が40~60 mV/pHで合格(不合格の場合に新品と交換)
- 13. Menuを押す。 Exitを押す。

なお、培養中のサンプリングにより外部pHメーターより得られたpHの値を使って補正する場合には、

- ・項目5にてStandardizeを選択
- ・カーソルキーにて測定値を入力
- ・Enterを押す
- の手順になります。

DOプローブのキャリブレーション(簡易方法) ~繰り返し使用可能なプローブを用いる場合~

- 1.DOプローブを準備する。
- 必要に応じて、電解液およびメンブレンを交換します。詳細は供給元へご確認ください。
- 2. DOプローブをDOプローブ用ケーブルに接続する。
- 3.キャリブレーションする前に6時間安定させる
- 4. 亜硫酸ナトリウム1g、水20gを混合する(5%水溶液を作成する)。
- <トランスミッターがEmerson社Rosemount 1056の場合>
- 1.トランスミッターのメイン画面よりMENUを押す。
- 2. Calibrateを選択。
- 3. Sensor 2を選択。
- 4. Measurement/Oxygenを選択。準備した亜硫酸ナトリウム溶液につける。
- 5. Zero Calを選択。
- 6. Menu/Exitを押す。
- 7.トランスミッターのメイン画面よりMENUを押す。
- 8. Calibrateを選択。
- 9. Sensor 2を選択。
- 10. Measurement/Oxygenを選択。プローブを拭いて空気にさらす。
- 11. Air Calを選択。
- 12. 画面に測定時の圧力を表示する。ENTERを押す。
- 13. Menu/Exitを押す。

※より精度の高い校正を行う場合は、Air Calを培養液中で行います。詳細については、英文マニュアルをご参照ください。

	メトラー・トレド	ハミルトン	 詳細は、供給元にご確認下さい。
電解液	O2 Electrolyte 25 ml P/N: 59 907 065	Oxylyte 30 ml P/N: 237118	また、該当製品が予告なく変更する場合 があります。
メンブレンキット	Membrane Kit T-96 P/N: 52 200 024	Membrane Kit FDA P/N: 237140	33

Zero Calは左記に記載される5%亜硫酸 ナトリウムを用いる以外に、プローブをプラ グから取り外した非通電状態で行う方法 もあります。

DCO2センサープローブのキャリブレーション

1. pH 7および9の標準液を用意する。 2. センサープローブ先端のカバーを外す。

<トランスミッターがMETTLER TOREDO社M400 G1(操作がボタン式)の場合> 1. Calボタンを押す。
2. CO2 Calibration, TYPE= 2 pointとする。↓↑で設定後、それぞれでENTERを押す。
3. プローブを標準液pH 7に浸す。 ENTERを押す。
4. POINT 1の数値を実際に使った標準液のpHを入力する(例: 6.86) 入力後、ENTERを押す。
5. プローブを標準液pH 9に浸す。 ENTERを押す。
6. POINT 1の数値を実際に使った標準液のpHを入力する。入力後、ENTERを押す。
7. Save Adjustmentが表示されたら、ENTERで終了。

8. プローブのカバーを付ける。付ける際、プローブ付属の電解液を数滴入れる。



	メトラー・トレド
電解液	CO2 electrolyte InPro 5000 P/N: 52 206 074
メンブレンキット	Membrane Kit InPro 5000 P/N: 52 206 055

詳細は、供給元にご確認下さい。 また、該当製品が予告なく変更する場合 があります。

プローブの準備(1)





1、鞘を準備する。

2、約1 mlの精製水を入れる

白いメンブレンストリップに精製水が接触しないよう、水平を維持する

- 3、プローブに0リングが正しく受けられていることを確認する
- 4、プローブを時計回転にて鞘にねじ込む

プローブの準備(2)

差し込んだ状態



ねじ込んだ状態

オートクレーブの準備



オートクレーブ条件(参考)

必要に応じ、オプションのProbe stand(826-00304)をご 使用ください

コネクターの縁で蛇腹部分の拡張を維持

Autoclave probes/probe sheath assemblies using the following recommended settings:

Autoclave probes in the vertical position with the ACD connector facing downward

Liquid cycle

60 min . Sterilization time at 122 °C

Acceptable range is $122 \pm 1 \, {}^{\circ}\text{C}$

No dry time

20 min. slow exhaust

NOTE: Allow probes to be cool to the touch prior to installing into a XDA bag assembly
4. バッグの取り扱い XDR Bioreactor Bag Assemblies XDR Bioreactor Bag Unpacking and Install

バッグの準備(1) バッグの開梱



1. 箱から取り出す

- ▶ カッター等を使用しない
- ▶ バッグ本体は2重のカバー用の袋に入っている



2. バッグ本体

- ▶ カバーバッグから取り出す
- ▶ 外観を確認する
- ▶ 各デバイスのエアパッキンを外す

バッグの準備(2) バッグの開梱とインストール



3. チューブやバッグを傷つけないようにチューブ固定バンドを外す



4.リアクターの内側に設置する

10Lバッグの場合、ベッセルの扉を開いてバッグを内側に設置します。

50~500Lバッグの場合、ベッセルの上からバッグを入れます

1000Lおよび2000Lバッグの場合、ホイストを用いて、ベッセルの下部より持ち上げます。ベッセル入口の前に机を置き、 その上でバッグを準備すると、バッグを設置しやすくなります





5. ボトムのチューブをリアクター下部から引き出す XDR-10および50の場合、インペラモーターの部分からチューブを 引き出します

コンデンサー



6. (MO仕様の場合) コンデンサーにバッグを設置する



バッグの準備(4) バッグのインストール (溶液チューブと排気フィルター)



7.フィルターをフィルターヒーターに設置する (色は異なる場合があります) フィルターヒーターには上下の方向性があります ※ 2019年以降に製造されたXDR-10用バッグは、フィル ターの仕様変更により、フィルターヒーターに設置できない 場合があります。フィルターヒーターを更新ご希望の場合 はお問い合わせください。



8. その他のチューブはステンレスバーなどにかける ように設置する。



9.200L以上のバッグの場合、 バッグを膨張させる過程で上部 4ヶ所をバンドで固定する。無 理やり持ち上げると、ベッセルと バッグの間に隙間が発生しやす くなります。

バッグの準備(5) バッグのインストール(ガスチューブ)



10.外径1/4"チューブを使用。 バッグのスーパージャーラインに取り付ける 左から、

- ・Sparge 1(下面通気)
- ・Sparge 2(下面通気)
- ・Headspace(上面通気)

※ 下面通気用フィルターは、培養液の逆流の影響を軽減 するため、ベッセル上部にある温調水用ステンレスパイプに かけるなどして、可能な範囲で、高い位置に配置します。

11.外径1/4"チューブを使用。

供給側のガスを取り付ける

(仕様により、接続するガス種類は異なる)

- 左から
- ・エアー
- 02
- CO2
- N2

Single panel	XDR-10	XDR-50	XDR-200	XDR-500	XDR-1000	XDR-2000	
Sparge 1	1∼1.3 m	1.5 m	2 m		2∼2.5 m	\sim 3 m	;
Sparge 2*	1∼1.3 m	1.5 m	2 m		2.5∼3 m	\sim 3.5 m	
Headspace	0.5∼1 m	2 m	2 m		2.5∼3 m	\sim 3.5 m] [
Dual panel	XDR-50	XDR-50 SF	XDR-200	XDR-500	XDR-1000	XDR-2000]
Sparge 1	1∼1.5 m	1∼1.5 m	1∼1.5 m	1∼1.5 m		1.5∼2 m	
Sparge 2*	1∼1.5 m	1∼1.5 m	1.5∼2 m			2∼2.5 m	:
Headspace	1∼1.5 m	1.5 m	1.5∼2 m	2.5		2∼2.5 m]

* XDR-200以上のSparge 2は、T-スパー ジャーを使用する場合。スパージディスク を用いる場合び目安の長さははSparge 1 と同じです。

・高流量のMFCをご使用の場合は、長さ にご注意ください。チューブが長すぎると圧 損で指定流量が出ない場合があります。

スパージャーラインで使用するチューブ長は、システムの構成、配置などにより異なり ます。以下の数値は参考程度にご使用ください。

バッグの準備(6) バッグのインストール(ガスチューブと圧力センサー)



12. ガスチューブを、バッグのフィルターポートに取り付ける

13. 上面通気のラインにある圧力センサーを取り付ける

撹拌モーターの設置 撹拌用モータードライブの装着



14. ハンドルを下げ、モータードライブを持ち上げる。ワンタッチ方式。この際、スパージャーチューブを巻き込まない(チューブが、インペラのベースプレートとベッセルの間や、ベースプレートとモータードライブの間に挟み込まれない)ように注意する。またハンドルが落下しないように固定する。



※ 10Lの場合、本作業はありません ※ 50Lの場合、棒の部分は本体支柱に 取り付けられています



下面のスパージャーより通気します。

初期は使用するエアーMFCに対して25%の通気量(最大通気量が2 slpmの場合、0.5 slpm)で通気を開始し、通気量が安定したら必要に応じて徐々に増加します。

膨張させながら、プローブポートの位置などを調整し、バッグにねじれが出ないようにします。

XDR-1000の場合、インペラの大きさの関係から、バッグ底部(特にインペラ周辺)にフィルムのしわが無いように注意します。

DEVバッグのスパージャーの種類の確認は、インペラ底面に刻印される数字と以下表を照らし合わせて確認します。

			-		-				
		1	2	3	4	5	6	7	8
50L Pro	888-0086-C	Drain	-	Drain	-	2 µm	-	Drain	-
50L Pro with RM	888-0086-F	Drain	-	Drain	-	2 µm	1 mm	Drain	-
50L Dev	888-0356-C	Drain	2 µm	Drain	0.5 mm	20 µm	0.5 mm	Drain	1 mm
200 L Pro	888-0067-C	2 µm	-	-	2 µm	-	2 µm	-	-
200 L Dev	888-0151-C	20 µm	2 µm	1 mm	0.5 mm	20 µm	2 µm	1 mm	0.5 mm
500 L Pro	888-0070-C	2 µm	-	2 µm	-	2 µm	-	2 µm	-
1000 L Pro	888-0071-C	2 µm	2 µm	2 µm	2 µm	2 µm	2 µm	2 µm	2 µm
2000 L Pro	888-0081-P	20 µm	20 µm	20 µm	20 µm	20 µm	20 µm	20 µm	20 µm

必要に応じて以下のガイドを参考に実施します。 なお、XDR-50~XDR-2000バッグが対象となり、XDR-10バッグは対象外となります。

- 1) 前項目(バッグの膨張)が完了していることを確認する
- 2) ガス給気ライン(細胞培養用バッグの場合はヘッドスペース)以外の全てのライン(排気フィルターのラインを含む)を クランプで閉じる(プローブ用ポートにプローブを付けず、クランプで閉じる)
- 3) 通気を再開する。0.2~0.3 psi(0.14~0.2 kPa)に到達したあたりから通気流量を低くし、バッグのしわ等が広がり、均一に膨張するようにする
- 4) 0.4 psig (2.7~2.8 kPa) になるまで通気し、到達したらガス供給を停止する
- 5) 20分間静置し、20分後のガス圧を測定する(A)
- 6) 更に60分間静置し、80分後のガス圧を測定する(B)
- 7) AとBの差が0.05 psig(0.3~0.4 kPa)程度(もしくはそれ以下)であればパスしたとみなす
- 8) AとBの差が0.05 psig(0.3~0.4 kPa)よりもやや大きい場合はクランプの緩みなど、オペレーション上の誤差や、環境(温度変化や室内送風の影響の受けやすさなど)に起因する可能性が考えられる
- 9) AとBの差が0.05 psig(0.3~0.4 kPa)よりも明らかに大きい場合は、バッグの不具合(設置時にフィルムを傷つけたなど)の可能性が考えられる
- 10) 8や9の場合、クランプの閉じ具合やバッグの張り具合を確認し、必要に応じて再度確認運転を行う

※ 温度変化やバッグの装着方法などの影響を受けやすいため、気密性のあるバッグでも作業環境や作業手順によっては参考値を下回る場合があります。操作に慣れ、安定した結果が出る状態から実施されることをお勧めします。 ※ 上記の判定値は参考値であり、直ちに製品の不具合に繋がるわけではありません。

5. セットアップ

pH、DO、温度プローブの取り付け方法(1)

1) pHおよびDOプローブを事前にオートクレーブ滅 菌する



2) 黒いクランプを、PSAのプラスチックコネクターと蛇腹の間に付け、軽く閉じる



3) 無菌接続コネクター保護用のプラスチック袋を 取り外す



黒クランプ2つ

プラスチックカバー





5) 先端のプラスチックカバーを外す

pH、DO、温度プローブの取り付け方法(2)



6) プローブ側をバッグ側のポートに合わせる。爪の位置 を確認後、コネクターを装着する(奥まで挿入し、緩み が無いことを確認)。



7) 白いmembrane stripを2枚同時に引き抜く。このタイミング でプローブ側とバッグ側が貫通します。



8) プラスチックのスペーサー(anti-actuation ring)を 外す。



9) スペーサーのあった部分が閉じるように、コネクターの円盤部 分を押し込む。押し込みが不完全だと液漏れすることがあります。

pH、DO、温度プローブの取り付け方法(3)



10) プローブを奥まで押し込む(プローブ の先端が数mmバッグ内に突出します)。



12)最初にステップ2でセットしたクランプを専用ツール (プライヤー、888-0341)で締め込む(コネクターの 上からではなく、プローブの上の部分を締めます)。 この時、締め込む場所を90度以上ずらした方が作業 しやすくなります



11) 蛇腹側のクランプを専用ツール(プライヤー、888-0341) で締め込む(コネクターの上からではなく、プローブの上の部分を 締めます)。

*プライヤー内に突出しているネジは、締め込み具合を調整して いるネジです。

ネジ位置が変わると、締め込むが緩くなる、もしくは過剰になり、 運用上支障が出ることがありますので、可変しないようご注意く ださい。通常はクランプの爪が7個噛むようになっています。

pH、DO、温度プローブの取り付け方法(4)



13)使用しないプローブポートや、万一プローブ接続を失敗 したポートがある場合、クランプで閉じます



14) 温度センサーを専用ポートに挿入する ポートにはケーブルタイが挿入されているので、温度センサーを 挿入する前に取り外します XDR-10は背面、XDR-50~2000は正面のプローブポートに位 置します

6.HMIソフトウェア操作

リアクターディスプレイ画面 (Reactor Display)



▶ 仕様により構成する 機器の数が異なります。

画面フッダーのツールバー Screen Footer Toolbar and Alarm Banner

Screen Footer Toolbar



Alarm Banner

TimeLCT	AlarmComment	Name	Value	Limit	State	CurrentValue	Туре	Group
08:44:06 09-Jul-2012	Reactor01 - AE01: pH: Process Variable	R01pHTransmitter.PV.Lo	9.268069	6.8	UNACK_RTN	9.275205	Lo	aReactor01
08:44:06 09-Jul-2012	Reactor01 - AE01: pH: Process Variable	R01pHTransmitter.PV.LoLo	9.268069	6.7	UNACK_RTN	9.275205	LoLo	aReactor01
08:44:06 09-Jul-2012	Reactor01 - AE02: Dissolved Oxygen: Process Var	R01DissolvedOxygenTransmitte	62.1096	1.0	UNACK_RTN	15.02484	Lo	aReactor01
10:44:26 08-Jul-2012	Reactor01 - TE01: Vessel Temperature: Process V	R01VesselTempTransmitter.PV	34.996	35.0	UNACK	33.971	LoLo	aReactor01
20:49:25 07-Jul-2012	Reactor01 - TE01: Vessel Temperature: Process V	R01VesselTempTransmitter.PV.Lo	35.994	36.0	UNACK	33.971	Lo	aReactor01
14:44:47 06-Jul-2012	Reactor01 - TE02: Exhaust Filter Temperature: Pr	R01FilterTempTransmitter.PV.L	49.98	50.0	UNACK	27.2	LoLo	aReactor01
M Displayin	g 1 to 5 of 46 alarms Default 100% Complete Eastern Tim	ne (US Canada)	45.50	50.0	UNACK	21.2	LOLO	areactoror

アラームバナーにてアラームを表示

バッグ圧力ウィンドウ



バック圧力を表示 TAREボタンで0リセット

(圧力が無い状態の時リセットする)



 タンク内の重量表示
TAREボタンでのリセット (バッグをリアクターにセットし、 プローブを取り付けた時にリセットする)
XDR-10では重量計がオプションの為、表示されない場合があります。

Reactor Display Control Setpoint Table PID Face Plate Alarm Configuration Alarming Trending Platform Status		10 L	50~2000 L
Reactor01 - 200 Liter Bioreactor: Overview Screen Stopped 0.000 Flow SC-01 Pump 1 0.00 Flow SC-01 Pump 1			Single panel
0.00 CV 0.00 Total Milliliters Stopped SC-02 Pump 2 MEC-02 02 Start Reactor State Engine Ready Start Ready Start Ready	Pump 1	WM 114	WM 313
0.000 Flow 0.000 SP 0.00 Tet-03 Cond Tmp 0.00 SP 0.00	Pump 2 *	WM 114	WM 313
Stopped 0.000 SP 0.00 SP 0.00 Total Sc-03 Pump 3 0.0 FV 0.00 SP 0.00 SP Sc-03 Pump 3 0.0 FV 0.00 SP MFC-03 CO2 0.01 PV 0.00 SP Reset Done Complete Errors	Pump 3	WM 313	WM 520
Millilities mLPM Batch Run Time: 0:00:00:00 Stopped Sc-04 Pump 4 0:00:00:00 Batch Held Time: 0:00:00:00 0.000 SP 0:00 SP 0:00 SP Distribution Distribution Distribution	Pump 4 *	WM 313	WM 520
0.00 Total Milliliters mLPM Deg C D	Pump 5 *	非対応	外置き **
	Pump 6 *	非対応	外置き **
AE-02 DO 94.88 A 14.93 B 96 sat AE-01 pH 9.80 A 14.93 B 96 sat AE-01 pH 9.80 A 10.0 BP 0.0 BP 0	Dual panelの 114、WM 313 個、最大4個国 *オプションです ** WM 520(WM 720(73	易合、Pump 1〜 、WM 520のい 取り付け可能で 530) / WM 62 0)のいずれかた	~4は、WM ずれかが最小2 す 0(630) / がオプション対
Timet.CT AlarmComment Name Value Limit State CurrentValue Type Group 09:09:14 18-Oct-2012 Reactor Agitator Fault R01Agitator.ResetFault Okay Fault UNACK RTN false DSC aReactor01	応可能です		
09:31:41 16-Oct-2012 Reactor01 E-Stop Active Reactor01.EStop OKAY E-STOP UNACK_RTN false DSC aReactor01			
Image: Markov Strength			
Shutdown Password Logout Description Computer: XDR-8561-19 18-Oct-2012 09:09:33			

ポンプ操作(2) Pump PID Faceplate



- PID Faceplateにて以下を 設定可能。
 - SP
- CV値
- High・Lowリミット値
- PID設定

※ WM 114およびWM 313の最大回転数 (CV 100%)は100 rpmです。WM 520 の最大回転数は190 rpmです。

※ WM 114はOn/Off切り替えのポンプで す。 例えばCV 50%で運用する場合は5秒 間100 rpmで回転、5秒間停止を繰り返 します。

※ WM 313およびWM 520は、連続回転 式のポンプですが、CV 10%未満になると、 CV 10%での回転数を基準にOn/Off切り 替えの運転になります。例えばCV 5%で 運用する場合は、5秒間CV 10%の回転 数で回転、5秒間停止を繰り返します。

ポンプ操作(3) PID Faceplate Control



Auto	PCよりCV値コントロール(自動)
Manual	ユーザーがCV値コントロール(手動)
Remote	PCによりSP値コントロール
Local	ユーザーがSP値コントロール
PV値	Process variable 現在値
SP值	Set point入力設定数値(次頁参照)
CV値	Controlled variable %入力値(次頁参照)
DB	Dead band 不感帯
SPHL	setpoint high limit 設定上限値
SPLL	setpoint low limit 設定下限値
CVHL	controlled variable high limit 制御変数上限値
CVLL	controlled variable low limit 制御変数下限値

ポンプ操作(4) Pump PID Faceplate Control ~リモートモード



ポンプ操作(5) Pump PID Faceplate Control ~ローカルモード



モードと、PIDフェースプレートでの表示と入力





SP値とCV値の表示単位リスト

Controller loop	Setpoint (SP)	Controlled variable (CV)
Agitator speed	revolutions per minute (rpm) ¹	revolutions per minute (rpm) ¹
Auxiliary input 1	0 to 100	0% to 100%
Auxiliary input 2	0 to 100	0% to 100%
Condenser temperature	0°C to 100°C	0% to 100%
CO2	0% to 100%	0% to 100%
Dissolved oxygen (DO)	0% to 200% saturation	0% to 100%
Exhaust filter heater temperature	0°C to 100°C	0% to 100%
Mass flow controllers (MFC)	standard liters per minute (SLPM) ¹	standard liters per minute (SLPM) ¹
рН	0 to 14	0% to 100%
Pumps (1 to 4)	milliliters per minute (mL/min) ^{2,3}	0% to 100%
Vessel temperature	0°C to 100°C	-10°C to 90°C
Vessel weight	0 to nominal size, kg	0% to 100%

1. The range varies and is defined by system size.

2. Automatically scaled to an appropriate range when pump calibration is performed.

3. When a pump is run in calibration mode, pump speed is displayed in rpm on PID faceplate.

リモートの種類

Remoteボタンを押すとこれらの色のモードに切り替わる



ポンプトータライザー (積算方法) Pump Totalizer



ポンプキャリブレーション(1) Pump Calibration Popup





ポンプをクリックすると キャリブレーション画面が表示される

ポンプキャリブレーション (2)

※ インターロック(重量およびバッグ圧)がかかっていないことを確認します。



必要に応じ、キャリブレーション終了後にPIDフェースプレートのLocalモードで送液し、トータライザーに表示される積算流量と回収 される溶液量を比較します。

※チューブの材質は、耐薬品性の考慮し、シリコーン、Bioprene、PharMedなど、ペリスタルティックポンプに耐性のある物を推奨 します。

50.0

RESET

RPM

ポンプ最大流量(目安)

内径	外径	WM 114	WM 313	
	肉厚1/16" (1.6 mm)	肉厚1/16" (1.6 mm)	肉厚1/16" (1.6 mm)	
		100 rpm *1	100 rpm *1	
1/50" (0.5 mm)		2.2 ml/min	3 ml/min	
1/32" (0.8 mm)	5/32" (4.0 mm)	4.3 ml/min	6 ml/min	
1/16″ (1.6 mm)	3/16" (4.8 mm)	14 ml/min	26 ml/min	
3/32" (2.4 mm)	7/32" (5.6 mm)	29 ml/min	No information	
1/8" (3.2 mm)	1/4" (6.4 mm)	47.5 ml/min	100 ml/min	
5/32" (4.0 mm)	9/32" (7.2 mm)	(67 ml/min) * ²	No information	
3/16" (4.8 mm)	5/16" (8.0 mm)	(85 ml/min) * ²	220 ml/min	
1/4" (6.4 mm)	3/8" (9.6 mm)	×	360 ml/min	
5/16" (8.0 mm)	7/16" (11.2 mm)	×	(500 ml/min) * ²	
3/8" (9.6 mm)	×	×	×	

*1:回転数(rpm)の値は、各ポンプの最大値です。 *2:XDRではスペック外のチューブ径(流量範囲)です。

ポンプ最大流量(目安)

内径	外径	WM 520	
	肉厚3/32" (2.4 mm)	肉厚3/32" (2.4 mm)	
		190 rpm *1	
1/50" (0.5 mm)		7.8 ml/min	
1/32" (0.8 mm)	7/32" (5.6 mm)	20 ml/min	
1/16" (1.6 mm)	1/4" (6.4 mm)	79 ml/min	
3/32" (2.4 mm)	9/32" (7.2 mm)	No information	
1/8" (3.2 mm)	5/16" (8.0 mm)	320 ml/min	
5/32" (4.0 mm)	11/32" (8.8 mm)	No information	
3/16" (4.8 mm)	3/8" (9.6 mm)	720 ml/min	
1/4" (6.4 mm)	7/16" (11.2 mm)	1,295 ml/min	
5/16" (8.0 mm)	1/2" (12.7 mm)	1,980 ml/min	
3/8" (9.6 mm)	9/16" (14.3 mm)	2,850 ml/min	

*1:回転数(rpm)の値は、各ポンプの最大値です。 *2:XDRではスペック外のチューブ径(流量範囲)です。

ポンプ性能曲線

WM 620/630(外置き) 吸込圧力 KPa 吐出圧力 MPa -53.3-40.0-26.7 -13.3 0.1 0.2 0.3 0 16 チューブ内径×肉厚 15.9×3.2mm 12 12.7×3.2mm 吐出量 L/min 8 9.6×3.2mm 6.4×3.2mm 4 0 -300 -200 -400 -1000 2 3 1 吸込圧力 (mmHg) 吐出圧力 (bar)

WM 720/730(外置き)



WM 313 (XDR内蔵)



WM 520/530(XDR内蔵)



MFC及びバルブ Reactor Display Screen Field Devices: MFCs and Valve Bank



MFCの流路選択 MFC Path Select Popup



Sparge 1: バッグ底部スパージ1(下面通気)

Sparge 2: バッグ底部スパージ2(下面通気) (バッグによっては使用しません)

Headsweep: バッグ上部(上面通気)

MFC 01: Air MFC 02: 02 MFC 03: CO2 MFC 04: Air MFC 05:オプション MFC 06:オプション (仕様により異なることがあります)


メインプロセスループ(1) Reactor Display Screen Main Process Loops



➢ SP値、CV値を入力しコントロール (次頁で入力画面)

メインプロセスループ(2) Reactor Display Screen Main Process Loops



- ▶ SP値、CV値を入力しコントロール
- ▶ High・Lowリミット値PID設定
- PID settings (with appropriate security level)

プローブ画面 Dual Probe Display



A:Aを選択

B:Bを選択

(どちらか一方のみ選択。他方は予備) 装置の構成により、選択できない場合があります。 またXDR-10の場合、選択できません。

キャリブレーション(オフセット) Calibration Offsets



以下のオフセット

- ▶ pH
- ベッセルの温度
- フィルターヒーターの温度



Enable:使用可 Disable:使用不可

ullet	↑上昇流
ullet	↓下降流

	最大 回転数	インペラ 直径
XDR-10	360 rpm	5.4″
XDR-50	360 rpm	8.5″
XDR-200	360 rpm	8.5″
XDR-500	250 rpm	10.5″
XDR-1000	140 rpm	12.5″
XDR-2000	115 rpm	16.5"

培養液の粘性が高いアプリケーションの場合、最大回転数もしくはそれに近い 値で運転すると、インペラが取り外れる可能性があります(XDR-2000の場合、 運用上限が105 rpmになる場合があります)。

バッチマネージャー画面(1) Batch Manager Display Reactor State Engine



バッチマネージャー画面(2) Batch Manager Display Reactor State Engine



バッチマネージャー画面(3) **Batch Manager**



▶ バッチの条件を設定する

バッチマネージャー画面(4) Default PID Setpointsウィンドウ

Reactor01.PIDDefaultSP		H H			×
		Default PID S	etpoints:		
Main Input Devices	<u>s:</u>	<u>Pumps - Outpu</u>	It Devices:	Mass Flow Control	lers:
AE-02: Dissolved Oxygen	40.000	SC-01: Pump 1	0.000	MFC-01: Air	0.000
AE-01: pH	7.000	SC-02: Pump 2	0.000	MFC-02: Oxygen	0.000
TE-01: Vessel Temperature	37.000	SC-03: Pump 3	0.000	MFC-03: Carbon Dioxide	0.000
SC-05: Agitator	100.000			MFC-04: Air	0.000
WE-01: Vessel Weight	500.000				
TE-02: Filter Temperature	60.000				
AE-03: Auxiliary Input 1	0.000				
AE-04: Auxiliary Input 2	0.000				
		OKAY			

- ▶ セットポイント(SP)値を入力する。Remoteモードのときは、このSP値でコントロールされる
- ▶ 常時作動しないデバイス(ポンプやpH/DO制御用MFC)には0を入力する

PID Faceplateスクリーン PID Faceplate Screens

Reactor Display	Control	Setpoint Table	PID Face Plate	Alarm Configuration	Alarming	Trending	Platform Status		
		1	Reactor01 - 20	0 Liter Biorea	ctor: PID Face	Plate Screen	1		
AE-02: Diss	olved Oxygen	AE	01:pH	TE-01: Vesse	l Temperature	SC-05	Agitator	WE-01: V	ssel Weight
200.00 180.00 140.00 120.00 100.00 0.00 50.00	PV 81.86 SP 40.00 CV 0.0 Manual Remote R C P 0.500 D 0.000 D 0.000 D 0.000 D 0.000 STORE RESET	14.00 12.60 11.20 9.80 5.60 4.20 1.40 5.60 4.20 5.60 4.20 5.60 4.20 5.60 4.20 5.60 4.20 5.60 4.20 5.60 5.7	PV 9.80 SP 7.00 CV 0.0 Manual A M Remote R L P 0.300 D 0.000 D 0.000 D 0.000 D 0.000 STORE RESET 50 7 75 100	10.00 90.00 70.00 50.00 30.00 20.00 10.00 50.00 20.00 50.00 50.00 20.00 50.000	PV 30.22 SP 37.00 CV 37.9 Manual A M Local R L P 4.000 D 0.000 D 0.000 DB 0.000 DB 0.000 STORE RESET 10 65 90	360.0 284.0 284.0 285.0 216.0 180.0 144.0 108.0 72.0 36.0 0.0 SP FW 360.000 CVHL 360.000 CVHL 360.0000 CVHL 360.0000 CVHL 360.0000 CVHL 360.0000 CVHL 36	PV 0.0 SP 100.0 (V 0.0 Manual A M Remote R 1 0.220 D 0.000 DB 0.000 STORE RESET 180 270 360	200.0 180.0 160.0 120.0 120.0 100.0 20.0 0.0 5P PV SPH 200.000 CVH 100.000 0.0000 CVH 100.0000 0.0000 CVH	PV 1952 SP 1995 CV 0.0 Manual A M Remote R L P 1.000 I 2.500 D 0.000 DB 0.000 DB 0.000 STORE RESET 50 , 75 , 100
AE-03: Aux	ciliary Input 1	AE-04: Aux	iliary Input 2	TE-03: Conden	ser Temperatur	e TE-02: Filte	r Temperature	TE-04: Filte	r Temperature
100.00 90.00 70.00 60.00 50.00 20.00 20.00 20.00 0.00 5PHL 00.000 CVHL 100.000 CVHL 0.000 CVHL 0.000 CVHL 0.000	PV 0.00 SP 0.00 CV 0.0 Manual Manual Remote Remote R L P 0.500 D 0.000 DB 0.000 Store RESET 50 75 100	100.000 90.00 80.00 50.00 40.00 10.00 10.00 10.00 5PHL 100.000 5PHL 100.000 5PHL 100.000 CVHL 100.000 CVH CVHL 100.000 CVH CVHL 100.000 CVH CVH CVH CVH CVH CVH CVH CVH CVH CVH	FV 0.00 SP 0.00 CV 0.0 Hanual Remote R 1 5000 DB 0.000 STORE RESET	100.00 90.00 80.00 60.00 40.00 20.00 10.00 50.00 10.00 50 50.00 50	PV 13.94 SP 15.00 CV 0.0 Manual Image: Construction of the second of the se	50.0 50.0	P 3,276.7 SP 60.0 CV 0.0 Manual Remote P 0.800 I 2,590 D 0.000 DB 0.000 STORE RESET 50 75 100	90.0 90.0 90.0 80.0 70.0 70.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 9	P 33.5 SP 60.0 CV 0.0 Manual Remote R L P 0.800 I 2.500 D 0.000 DB 0.000 DB 0.000 STORE RESET 50 75 100
Shutdown	Password	Logout	Logged on	User:	hmiadmin	Co	mputer:	18-Oct-20	12 09:19:20

> 全てのPIDを一括表示 同時に状況確認できる

バッチマネージャー操作 Batch Manager



 スタートをクリックすると
 入力しているPIDループで自動的にス タートする 7.コントロールマップ操作 ※ 画面表示はソフトウェアのバージョンによりアイコンの配置(例:Split range、Lookup table)などが異なります。

DOとpHのコントロールマップ方法



ヘッダーのControlをクリックする

Lookup Tableを使ったDOのコントロールマップ方法(1)



- 1) Lookup table 1をクリックする
- 2) Dissolved Oxygenをクリックする
- 3) Lookup table 2をクリックする
- 4) Dissolved Oxygenをクリックする

Lookup Tableを使ったDOのコントロールマップ方法(2)



Lookup Tableを使ったDOのコントロールマップ方法(3)



"Assign MFC1"をクリックし、Lookup table 1 を選択する。

"Assign MFC2"をクリックし、Lookup table 2 を選択する。

"I"ボタンを押す

Lookup Tableを使ったDOのコントロールマップ方法(4)



Lookup table 1及び2がDO値に関連づけられ、 MFC1及び2がLookup table 1及び2に関連づけられた値に出力される。(次頁参照)

Lookup Tableを使ったDOのコントロールマップ方法(5)



Lookup Tableを使ったDOのコントロールマップ方法(6)



Lookup Tableを使ったDOのコントロールマップ方法(7)

K	In	Out
Row 0	0.00	0.0000
Row 1	5.00	1.0000
Row 2	50.00	1.0000
Row 3	0.00	0.0000
Row 4	0.00	0.0000
Row 5	0.00	0.0000
Row 6	0.00	0.0000
Row 7	0.00	0.0000
Row 8	0.00	0.0000
Row 9	0.00	0.0000
Row 10	0.00	0.0000
Row 11	0.00	0.0000
Row 12	0.00	0.0000
Row 13	0.00	0.0000
Row 14	0.00	0.0000
Row 15	0.00	0.0000
Row 16	0.00	0.0000
Row 17	0.00	0.0000
Row 18	0.00	0.0000
Row 19	0.00	0.0000
Inser Row		Delete Row
Refre	ih [Close Popup

In(入力値)PIDループのCV値

Out(出力値)PIDループのSP値

Lookup Tableを使ったDOのコントロールマップ方法(8)



DOのCV値が35%までMFC1(Air)のみでスパージ DOのCV値が35%以上からMFC2(O2)を追加でスパージ する設定例 MFC1(Air)

	In	Out
Row 0	0.00	0.0000
Row 1	35.00	4.0000
Row 2	100.00	4.0000
Row 3	0.00	0.0000
Row 4	0.00	0.0000
Row 5	0.00	0.0000
Row 6	0.00	0.0000
Row 7	0.00	0.0000
Row 8	0.00	0.0000
Row 9	0.00	0.0000
Row 10	0.00	0.0000
Row 11	0.00	0.0000
Row 12	0.00	0.0000
Row 13	0.00	0.0000
Row 14	0.00	0.0000
Row 15	0.00	0.0000
Row 16	0.00	0.0000
Row 17	0.00	0.0000
Row 18	0.00	0.0000
Row 19	0.00	0.0000

Insert

Row

Refresh

Chart

Delete

Row

Close

Popup

Define Mapping MFC2 (O2)

To ROILOG	skupuz.Look	up1able2
	In	Out
Row 0	0.00	0.0000
Row 1	35.00	0.0000
Row 2	100.00	4.0000
Row 3	0.00	0.0000
Row 4	0.00	0.0000
Row 5	0.00	0.0000
Row 6	0.00	0.0000
Row 7	0.00	0.0000
Row 8	0.00	0.0000
Row 9	0.00	0.0000
Row 10	0.00	0.0000
Row 11	0.00	0.0000
Row 12	0.00	0.0000
Row 13	0.00	0.0000
Row 14	0.00	0.0000
Row 15	0.00	0.0000
Row 16	0.00	0.0000
Row 17	0.00	0.0000
Row 18	0.00	0.0000
Row 19	0.00	0.0000
Inse Rov	rt v	Delete Row

Define Mapping

Split Rangeを使ったpHのコントロールマップ方法(1)



- 1、"Assign Split Range1"をクリック
- 2、"pH"を選択

Split Rangeを使ったpHのコントロールマップ方法(2)



1、"I"をクリック

- 2、"Assign MFC3(CO2)"をクリック
- 3、"Split Range Lower 1"を選択

Split Rangeを使ったpHのコントロールマップ方法(3)



1、"I"をクリック

- 2、"Assign Pump 1"(アルカリ)をクリック
- 3、"Split Range Upper 1"を選択

4、"I"をクリック

Split Rangeを使ったpHのコントロールマップ方法(4)



この表の設定は、通常変更しない。変更されていないか確認する。

Split Rangeを使ったpHのコントロールマップ方法(5)



左記の例は設定値(SP値)がpH 7.1の場合 です。また、PV値がDB(Dead Band:不感 帯)の範囲内にある時(例:BDが0.1の場合 はpH 7.0~7.2)は、SP値とみなします。 pHの値がSP値の時、CV値は50%を示します。

- OutにMFC 3 (CO₂)及びポンプ(Base)
 を設定する
- MFC 3とポンプのいずれかが動作する。(同時には動作しない)
- PV値がpH 7.2以上(SP値 < PV値)の時、 CV値が50%未満になり、MFC 3が動作す る。(例: pH 7.5の時)
- > PV値がpH 7.0~7.2のとき、CV値が50%になる。→MFC・ポンプは共に動作しない。
 (例:pH 7.1の時)
- PV値がpH 7.0未満(SP値> PV値)の時、 CV値が50%以上になり、ポンプが動作する。 (例:pH 6.8の時)
- Split Range Percentageを50%より低い値 (例:40%)にすると、PV値がSP値よりも 高い状態でもポンプが動作する時がある。 (例:CV値が40~100%の間で動作)
- Split Range Percentageを50%より高い値 (例:60%)にすると、PV値がSPよりも低 い状態でもMFCが動作する時がある。
 (例:CV値が0~60%の間で動作)

Split Rangeを使ったpHのコントロールマップ方法(6)

注意

前ページで記載した制御は、pHの設定値(SP)が一定(変更無し)で、PV値が徐々に変化する前提での推移になります。

急激にpH変化が生じた場合や、設定値を変更した場合には、pHのCV値に追従してデバイスが動作するため、反対側のデバイスが動作する場合があります。

重量のコントロールマップ例



- パーフュージョンの場合、フィード用ポンプをダイレクトマップする(Lookup table等でコントロールしなくても可能)
- ・重量(Weight)のCV値が換算され、ポンプのSP値に反映される(下のイメージ図では横軸が重量のCV値(%)、縦軸がポンプのPV値(ml/min)で、ポンプ最大流量が2850ml/minの場合)



SP値にPV値が一致するようにポンプが動く (ただし、ポンプの供給量の上限を超すよう なSP値とPV値の差がある場合には、PV値に 到達するまでに時間がかかる、もしくは到達し ない場合があります)

リアクターのバッチラン操作

 1、プローブの設置、確認
 2、DO、pHコントロールマップの設定、確認
 3、セットアップポイントテーブルの設定、確認(必要な場合)
 4、"Default PID set points"の設定、確認 全てのPIDループのREMOTE設定、確認
 5、培地をリアクターに投入し、適性温度(SP)値にて温度コントロール
 6、種細胞を投入
 7、各設定の再確認
 8、バッチモードをスタート

※ 培養内容によって作業は前後することがあります

セットポイントテーブ画面 (Setpoint Table)

Reactor Display	Control	Setpoi	nt Table PID F	ace Plate	Alarm Configuration	Alarming	Trending	Platfo	rm Status		
			Reacto	or01 - 200) Liter Biorea	actor: Setpoin	t Table Scre	en 1			
AE-02: Dissolved	Oxygen Setp	oint Table	AE-01:	pH Setpoint	Table	TE-01: Vessel Te	emperature Sel	tpoint Table	SC-05: Ag	itator Setpoin	it Table
Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start
Step Name:	Step_2		Step Name:	Step_1		Step Name:	Step_20		Step Name:	Step_20	
Final Step:	Step_2	Restart	Final Step:	Step_20	Restart	Final Step:	Step_1	Restart	Final Step:	Step_1	Restart
Step Number:	2	Hold	Step Number:	1	Hold	Step Number:	20	Hold	Step Number:	20	Hold
Preset Time: 00	0:01:00	Stop	Preset Time:	00:00:10	Stop	Preset Time:	00:00:00	Stop	Preset Time:	00:00:00	Stop
Remaining Time: 00	0:00:47.7850	Pocot	Remaining Time:	00:00:10	Recet	Remaining Time:	00:00:00	Pocot	Remaining Time:	00:00:00	Pocot
Elapsed Time: 00	0:00:12.2150	Reset	Elapsed Time:	00:01: <mark>44</mark> .864	0	Elapsed Time:	00:00:00	Reset	Elapsed Time:	00:00:00	
Derived Setpoint:	8.122	Advance	Derived Setpoint:	7.100	Advance	Derived Setpoint:	0.000	Advance	Derived Setpoint:	200.000	Advance
SP Start S	SP Actual SP	End	SP Start	SP Actual	SP End	SP Start	SP Actual SF	End	SP Start	SP Actual	SP End
8	40	8.6	7.01	7	7.01	0	37	0	0	100	0
Enable	Disabled Con	figure	Enable	Disabled	Configure	Enable	Disabled Con	figure	Enable	Disabled Co	onfigure
WE-01: Vessel	Weight Setpoi	int Table				TE-02: Filter Ter	mperature Set	point Table	TE-04: Filter Te	emperature Se	etpoint Table
Current State:	Stopped	Start				Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start
Step Name:	Step_20					Step Name:	Step_20		Step Name:	Step_20	1
Final Step:	Step_1	Restart				Final Step:	Step_1	Restart	Final Step:	Step_1	Restart
Step Number:	20	Hold				Step Number:	20	Hold	Step Number:	20	Hold
Preset Time: 00	0:00:00	Stop				Preset Time:	00:00:00	Stop	Preset Time:	00:00:00	Stop
Remaining Time: 00	0:00:00					Remaining Time:	00:00:00		Remaining Time:	00:00:00	1
Elapsed Time: 00	0:00:00	Reset				Elapsed Time:	00:00:00	Reset	Elapsed Time:	00:00:00	= Keset
Derived Setpoint:	0.000	Advance				Derived Setpoint:	60.000	Advance	Derived Setpoint:	0.000	Advance
SP Start S	SP Actual SP	End				SP Start	SP Actual SF	End	SP Start	SP Actual	SP End
0	199.5	0				0	60	0	0	60	0
Enable	Disabled Con	figure				Enable	Disabled	figure	Enable	Disabled Co	onfigure
AE-03: Auxiliary	Input 1 Setpo	oint Table	AE-04: Auxilia	ry Input 2 Se	etpoint Table	E-03: Condenser	Temperature S	Setpoint Tab	le		
Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start	Current State:	Stopped	Start			
Step Name:	Step_20	Poctart	Step Name:	Step_20	Postart	Step Name:	Step_20	Poctart			
Final Step:	Step_1	Restart	Final Step:	Step_1	Restart	Final Step:	Step_1	Restart			
Step Number:	20	Hold	Step Number:	20	Hold	Step Number:	20	Hold			
Preset Time: 00	0:00:00	Stop	Preset Time:	00:00:00	Stop	Preset Time:	00:00:00	Stop			
Remaining Time: 00	0:00:00	Reset	Remaining Time:	00:00:00	Reset	Remaining Time:	00:00:00	Reset			
Elapsed Time: 00	0:00:00		Elapsed Time:	00:00:00		Elapsed Time:	00:00:00				
Derived Setpoint:	0.000	Advance	Derived Setpoint:	0.000	Advance	Derived Setpoint:	0.000	Advance			
SP Start	SP Actual SP	End	SP Start	SP Actual	SPEnd	SP Start	SP Actual SF	End			
		U I			U D		1.5				
Enable	Disabled Con	figure	Enable	Disabled	Configure	Enable	Disabled Con	figure			
Shutdown	Password		gout 🔵 🔯 Le	ogged on U	Iser:	hmiadmin	x	Computer: DR-8561-19	18-0	Oct-2012	09:18:5

1、セットポイントテーブルからSP値を引用す る場合、それぞれのパラメータを設置する

2、"Configure"ボタンをクリック

セットポイントテーブル画面への入力

😼 R01VesselTempSPSe	quencer.SPTabl	eConfiguration		×
TE-01: Vessel T	emperatu	re Setpoi	nt Table Configu	ration
Step Name	Start SP	End SP	Step Duration Sta	rt Stop
Step_1	0.000	0.000	00:00:00	0
Step_2	0.000	0.000	00:00:00	C
Step_3	0.000	0.000	00:00:00	C
Step_4	0.000	0.000	00:00:00	0
Step_5	0.000	0.000	00:00:00	0
Step_6	0.000	0.000	00:00:00	0
Step_7	0.000	0.000	00:00:00	0
Step_8	0.000	0.000	00:00:00	0
Step_9	0.000	0.000	00:00:00	0
Step_10	0.000	0.000	00:00:00	C
Step_11	0.000	0.000	00:00:00	C
Step_12	0.000	0.000	00:00:00	0
Step_13	0.000	0.000	00:00:00	
Step_14	0.000	0.000	00:00:00	
Step_15	0.000	0.000	00:00:00	
Step_16	0.000	0.000	00:00:00	
Step_17	0.000	0.000	00:00:00	Ċ
Step 18	0.000	0.000	00:00:00	0
Step_19	0.000	0.000	00:00:00 C	0
Step_20	0.000	0.000	00:00:00	
Insert Row	Delete Row	Re	Apply Changes	
		EXIT		

- ・Step Name: ステップの番号
- ・Start SP: 開始時のSP値
- ・End SP:終了時のSP値
- ・Step Duration: 該当するステップの所要時間
- ・Loop Start / Stop: ループするステップの開始および終了

実行するステップ: Step Name左にチェックを入れる

Insert Row: 行を挿入 Delete Row: 行を削除 Reset Loop: ループ設定を解除 Apply Changes: 設定を確定(このボタンを押さないと、設定 変更は反映されません)

セットポイントテーブル入力例

R01VesselTempSPS	equencer.SPTable	eConfiguration]
E-01: Vessel 1	<u>Femperatu</u>	re Setpoi	nt Table Con	figura	atio
Step Name	Start SP	End SP	Step Duration	Start	Sto
Step_1	37.000	37.000	3.00:00:00	0	0
Step_2	31.000	31.000	10.00:00:00	0	0
Step_3	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_4	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_5	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_6	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_7	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_8	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_9	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_10	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_11	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_12	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_13	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_14	0.000	0.000	00:00:00	0	0
Step_15	0.000	0.000	00:00:00		~
Step_16	0.000	0.000	00:00:00	-	
Step_17	0.000	0.000	00:00:00	~	
Step_18	0.000	0.000	00:00:00	0	
Step_19	0.000	0.000	00:00:00	C	C
Step_20	0.000	0.000	00:00:00		
Insert Row	Delete Row		pop Ap	oply nges	

この例は、 STEP1:SP値が37℃、3日間

その後、 STEP2:SP値が31℃ 10日間

※連続的にSP値が変更するような運転を実施する場合は、
 該当するステップを2ステップ目以降に設定してください。
 (入力例)
 Step 1: 37℃/37℃/3日間

- Step 2: 37°C/34°C/6時間
- Step 3: 34°C / 34°C / 10日間

Reactor01.PIDDefaultSP					×				
Default PID Setpoints:									
Main Input Devices	<u>s:</u>	Pumps - Output	t Devices:	Mass Flow Control	lers:				
AE-02: Dissolved Oxygen	40.000	SC-01: Pump 1	0.000	MFC-01: Air	0.000				
AE-01: pH	7.000	SC-02: Pump 2	0.000	MFC-02: Oxygen	0.000				
TE-01: Vessel Temperature	37.000	SC-03: Pump 3	0.000	MFC-03: Carbon Dioxide	0.000				
SC-05: Agitator	100.000			MFC-04: Air	0.000				
WE-01: Vessel Weight	500.000								
TE-02: Filter Temperature	60.000								
AE-03: Auxiliary Input 1	0.000								
AE-04: Auxiliary Input 2	0.000								
		ОКАУ							

全ての初期セットポイント値を入力する PIDループ Auto/Remoteモードはこの値を引用する

PIDフェースプレートの設定(PID Face Plate)

Reactor01 - 200 Liter Bioreactor: PID Face Plate Screen 1 ME-01: pH TE-01: Vessel Temperature SC-05: Agitator 200.00 PV 9.80 90.00 PV 30.02 97.00 30.02 97.00 100.00 PV 105.2 99.00 324.0 SP 100.00 PV 195.2 180.00 180.00 PV 195.2 100.00 PV	
AE-02: Dissolved Oxygen AE-01: pH TE-01: Vessel Temperature SC-05: Agitator WE-01: Vessel Weight 200.00 FV 81.86 14.00 FV 9.80 100.00 FV 360.0 FV 300.0 100.00 FV 195.2 160.00 CV 0.0 80.00 CV 37.9 288.0 CV 0.0 160.00 FV 195.2 140.00 Manual 9.80 Manual 70.00 FManual 252.0 FManual 140.0 Manual 120.00 FV 0.00 FV 0.00 FManual 120.0 FManual 120.0 FManual 120.0 FManual <	
Induct Indu	にする
0 - 25 50 75 100 10 15 40 65 90 0 90 180 270 360 0 25 50 75 100 AE-03: Auxiliary Input 1 AE-04: Auxiliary Input 2 TE-03: Condenser Temperature TE-02: Filter Temperature TE-04: Filter Temperature	

バッチモードの開始



必要に応じて、Batch IDを入力 スタートボタンでバッチモード開始

全てのPIDループが開始して起動する

Startをクリック → Holdがアクティブ Holdをクリック → RestartとAbortがアクティブ Restartをクリック → Holdがアクティブ Abortをクリック → Resetがアクティブ Resetをクリック → Startがアクティブ

Run中にパラメーターを変更したい場合→ Default PID Setpointsウィンドウにてパラメータ変更可能
8. データモニタリング

データモニタリング (Trending)



トレンド確認



初期画面

必要なデータを呼び出す

タグのフィルタリングとタグの選択

<u></u>	A Tread - [Tread+]
A File Edit View Chart Tools Window Help	A) File Edit View Chart Tools Window Help
ET 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	응 등 은 철 과 () (국) 등 은 철 과 () (국) 등 (종) 등 (종) 🔤 🖤 (유) (국) (기 20.51:27 AM 💌 [00] 00:05:00.000 🔍] 7/20/2012 10:56:27 AM 💌
Tag Picker	Tag Picker
Genuers X	Servers X
(H2008 F. H)	B-3 LOCAL)
	Tag Nome
W Contracts/steinstauk.Percentur	all RolagitatorPluP
GP platform.InterructAve	Relationation active
GR_Platform.NetHMD8ytesRc	RO (BlarketTempPD, PV
GR, Platform.NetMMOBytesSer	III R0 1CondenserTempPID.PV
GR_Platform.NMOLocaMsgsCr	R 0 IDissolvedOxygenPID.PY
W GR, Platform. NMDRequestRc	A RO JPHETEMPD/D.PV
W OP Statem Parts (State	
G Platform ProcessOnt	R R0 INFCC SPID_PV
GR, Platform.RAMAvailableAv	R R INFCOPTIL.PV
GR_Platform.ThreadCnt	III R0 1MFC05PID.PV
I ROJAgitator.Direction	R01MFC08PID.PV
B ROLANDER DE L	a RolphPD.PV
R01AgtatorPID.PV	I R0 JPump0 3910.PV
R01AgitatorPID.SP	I R0:Pump0#PD.PV
R01AgtatorPID.SP8atch	III R0 IPump0SPID.PV
RolAgitatorPD.SPOefault	K 0 Pump00PUD.PV
W RUNGTSTOPPU.SHMI	a No Ivessel employee
an objective such residue	an to areatering to a set
Filter ×	Filter X
Server: (LOCAL)	Server: (C.OC.4.)
Tag Name: Tag Name Description Number Server Color Units Minimum Maximum ID Address Time Offset I Source Tag Source Server Value at X1 V	Tag Name: pd. pr Tag Name Description Number Server Color Units Minimum Naximum K0 Address Time Offset I Source Tag Source Server I Value at X1 11
Description:	Description:
10 address	10 Address-
Exact match	Exact match
Active Cost	Acdy Cear 4
Ready [Ready
🛿 💱 👘 🖓 🖍	🖉 Start 😥 📸 😥 🔼

右クリックで

検索したい名前を入力

「PID.PV」で検索すると、実測値の多くが該当します。

スケール(時間軸)の変更



トレンドパラメーターの変更(1)



Tag Nameの下に表示された部分を ダブルクリックして、パラメーター ウィンドウを表示させる

トレンドパラメーターの変更(2)

General Target Region Retrieval Pen configuration Color: Width: 1 Style:	パラメーターを入力する ▶ 線の色、太さ、種類 ▶ Y軸範囲(Bottom、Top) ▶ 線の引き方(Auto、Line、Step line、Poin ▶ 小数点以下(Docimal places)	
Value axis range Bottom: 15.00 Top: 40.00 Type: Auto	Step line	
Decimal places: 2 Format: Decimal Time offset: 0:00:00.000	Line	
OK Cancel Apply		

トレンドパラメーターの変更(3)





トレンドパラメーターの変更(4)



タイムスケールを狭め、 8時間に変更した例

他のパラメーターの表示追加 Adding Multiple Parameters to Trend



他のパラメーターをトレンドに加え、
チェックをする

9.終了

バッグの取り外し

1、バッグの中身を空にします。

2、温度センサーのプローブを取り外します。

3、pHセンサー、DOセンサー、圧力センサー、必要に応じてCO2センサーのケーブルを取り外します。

4、pHセンサー、DOセンサー、必要に応じてCO2センサーを取り外し、施設の基準に従いきれいにします。オートクレーブ処理や保管に関しては、製造元の資料をご参照ください。

5、スパージチューブやヘッドスペースのチューブを取り外します。

6、排気フィルターをフィルターヒーターから取り外します。

7. Disengage the G-lift or X-lift and lock the lift in disengaged position.

8、[XDR-1000もしくはXDR-2000のみ] Unlock the cam locks and remove the vessel door.

9、[XDR-1000もしくはXDR-2000のみ] Push and hold the **DOWN** button on the bag hoist operating panel to lower the hoist down to the XDR vessel mouth.

10、バッグを取り外します。

11. If the site policy requires decontamination of the bag prior to disposal, rinse the walls of the empty bag with a decontamination solution, then drain.

12、施設の基準に従い、バッグを廃棄します。

システムの終了

1、ガス供給ライン中にあるバルブを閉じます。

2、本体内に残留するガスを排出するため、各ラインのMFCの値を1 SLPMに設定して排出します。

- 3、ガス供給の元栓を閉じ、必要時応じてタグの表示を変更します。
- 4、Reactor Display中のMFC PIDフェースプレートに表示されるガス流量が0になることを確認します。
- 5、主電源スイッチをオフに切り替えます。
- 6、必要時応じて
- 電源ケーブルを取り外します。
- または
- 専用の電源遮断器(※施設側で用意されているもの)を落とします。

TCUについては、別途電源を落とします。

- 1、本体正面の電源ボタンを押し、電源を落とします。
- 2、本体背面のスイッチにて、通電を切ります。

ソフトウェアの終了

ソフトウェアを終了する前に、システムが安全な状態で、関連するモジュールの動作が終了していることを確認します。 注意:スーパーバイザーもしくは管理者(アドミニストレーター)のみが、ソフトウェアを終了することができます。

- 1、Reactor Displayウィンドウを表示します。
- 2、画面左下にあるShutdownボタンをクリックします(スーパーバイザーもしくは管理者でログインしていることが前提です)。
- 3、Wonderwareが終了します。
- 4、スタートボタンより、Log offを選択し、WIndowsをログオフします。
- 5、アドミニストレーターとしてWindowsにログインします。
- 6、スタートボタンより、Shut downを選択し、Windowsを終了します。
- 7、X-stationの場合、UPSの電源ボタンを長押しし、UPSの電源を切ります。

10.付録

Distilled water is recommended for the temperature control unit (TCU) for operations between 15°C and 50°C. Distilled water can be replaced by tap water, if tap water quality is within the guidelines shown below. Please contact the TCU manufacturer for additional information.

Parameter	Specification	
Suspended solids	None	
Conductivity	50 to 600 µS/cm	
Hardness	< 80 °dH	
рН	7.8	
CO2 aggressive	None	
Iron	< 0.3 mg/L	
Manganese	< 0.05 mg/L	
Sulfate	< 250 mg/L	
Chloride	< 250 mg/L	
COD	< 40 mg/L	
Bacteria	< 1000 CFU/mL	

TCUで用いるクーラント(冷媒)の組成

The use of corrosion inhibitor in the coolant is optional. If vessel jacket temperature will be below +15°C, antifreeze needs to be added to TCU coolant.

The table below shows an example coolant composition (containing corrosion inhibitor) that allows vessel jacket temperature to decrease to -15°C without freezing.

Amount	Component
10%	OptiShield Plus
50%	propylene glycol
40%	distilled water (or other suitable water)

各機種における、TCUおよびジャケット内に循環する溶液の予測される目安の液量(ホース内液量を除く)

XDR-50	16 L
XDR-200	19 L
XDR-500	24 L
XDR-1000	33 L
XDR-2000	50 L

酸素摂取速度(oxygen uptake rate: OUR)の測定 ※本機能が搭載されている場合のみ、実施可能

1、Reactor Display画面にてOpen OURボタンをクリックし、Oxygen Uptake Rate (OUR)ダイアログを表示させま す。

2、必要に応じ、Clear Old Dataボタンをクリックし、過去の測定記録を削除します。

3、培養液から気泡が無くなるまでに必要な脱気時間を、目視によって推測します。 以下ガイドラインに注意してください。

・ 推定脱気時間が長すぎる場合:計算時間が短くなるため、測定精度が低下します。

・推定脱気時間が短すぎる場合:気相から培養液への酸素移動が行われ続けているため、測定精度が低下します。

4、脱気時間が、スパージャーディスクから培養液上面まで気泡が無くなるのに、十分であることを確認します。

5、Degas Time: (sec) のテキスト枠に予想される脱気時間を入力します。

6、理論上の最小許容DOレベルを予測します。このDOレベルが用いる細胞で許容されることを確認します。

7、DO minimalのテキスト枠に最小許容レベルのDO値を入力します。ここでは0% DOを0.00、100% DOを1.00とします。

8、Start OURボタンをクリックします。結果:要求が受け付けられると、OUR測定を開始します。Request Acceptedメッセージがテキスト枠に表示されます。プロセス状況を示す緑の表示が明るい緑に変わります。DOStart とTime (seconds) のテキスト枠が更新されます。

メモ: Terminate OURボタンをクリックすると、OUR測定を終了します。Request Rejectedメッセージがテキスト枠に表示されます。

9、OUR測定が終了するまで待ちます。

結果:DOFinalの枠が更新されます。OURの値(単位:mmol/(L×h))はダイアログ下部にあるテキスト枠に表示されます。

メモ:ダイアログを閉じると、Oxygen Uptake Rateテキスト枠に値が残ります。

本方法で得られたOURの結果と、他の所有されている培養装置で得られる結果を比較し、確認することをお勧めします。



OUR (oxygen uptake rate)の測定



消耗品、アクセサリー ※掲載するバッグは標準バッグです

製品名	コード番号	包装	備考
XDR-10 Pro Bag	888-2-0396-C	1	
XDR-10 Pro Plus Bag	888-2-0397-C	1	ディップチューブ付、プローブポート4個
XDR-50 Pro Bag	888-0086-C	1	
XDR-50 Pro Bag with ReadyMate	888-0086-F	1	
XDR-50 DEV Bag	888-0356-C	1	
XDR-200 Pro Bag	888-0067-C	1	
XDR-200 Pro Bag with ReadyMate	888-0067-F	1	Sparge-Tee付
XDR-200 DEV Bag	888-0151-C	1	
XDR-500 Pro Bag	888-0070-C	1	
XDR-500 Pro Bag with ReadyMate	888-0070-F	1	Sparge-Tee付
XDR-1000 Pro Bag	888-0071-C	1	
XDR-1000 Pro Bag with ReadyMate	888-0071-F	1	Sparge-Tee付
XDR-2000 Pro Bag	888-0081-P	1	
XDR-2000 Pro Bag with ReadyMate	888-0081-F	1	Sparge-Tee付
Probe Sheath Assembly	888-0138	4	Kleenpak接続
Assure Probe Sheath	29207815	4	AseptiQuik接続
Probe Clamp Plier	888-0341	1	XDR本体に含まれます
Assure Probe Sheath Plunger Tool	29235248	1	Assure Probe Sheath用
Reusable Probe stand autoclave	826-00304	1	4本のプローブまで対応

消耗品、アクセサリー ※掲載するバッグは標準バッグです

製品名	コード番号	包装	備考
XDR-50 Pro Bag (DPA)	888-0086-C-2	1	シングルユースプローブ対応装置用
XDR-50 DEV Bag (DPA)	888-0356-C-2	1	シングルユースプローブ対応装置用
XDR-200 Pro Bag (DPA)	888-0067-C-2	1	シングルユースプローブ対応装置用
XDR-200 DEV Bag (DPA)	888-0151-C-2	1	シングルユースプローブ対応装置用
XDR-500 Pro Bag (DPA)	888-0070-C-2	1	シングルユースプローブ対応装置用
XDR-1000 Pro Bag (DPA)	888-0071-C-2	1	シングルユースプローブ対応装置用
XDR-2000 Pro Bag (DPA)	888-0081-P-2	1	シングルユースプローブ対応装置用
XDR-50 Pro Microcarrier Bag	888-0652-C	1	マイクロキャリア用
XDR-50 DEV Microcarrier Bag	888-0653-C	1	マイクロキャリア用
XDR-200 DEV Microcarrier Bag	888-0784-C	1	マイクロキャリア用
XDR-50 Microbial Bag	888-0235	1	微生物培養用
XDR-200 Pro Microbial Bag	888-0559	1	微生物培養用

消耗品、アクセサリー

製品名	コード番号	包装	備考
Exhaust Filter Assembly, for 13 inch filter heater	888-0377	1	ReadyMate接続 200 MOで使用されるフィルターと同サイズ
Exhaust Filter Assembly, for 5 inch filter heater	888-0416	1	Kleenpak接続 200 Pro、200 DEV、500 Pro、1000 Pro、2000 Proで 使用されるフィルターと同サイズ
Exhaust Filter Assembly, for 3 inch filter heater	888-0417	1	ReadyMate接続 50 Pro、50 DEVで使用されるフィルターと同サイズ
Exhaust Filter Assembly, for 7 inch filter heater	888-0418	1	ReadyMate接続 50 MOで使用されるフィルターと同サイズ
Exhaust Filter Assembly, for 5 inch filter heater	888-0466	1	ReadyMate接続 200 Pro、200 DEV、500 Pro、1000 Pro、2000 Proで 使用されるフィルターと同サイズ
Exhaust Filter Assembly, for 13 inch filter heater	888-0507	1	ReadyMate接続 200 MOで使用されるフィルターと同サイズ Y分岐後にフィルターヒーター2個接続
Clamp 50 mm TC, PP	44551563	1	
ReadyClamp	28936690	25	
Bag Stays	825-00090	5	XDR-200~2000用(バッグ固定用バンド)

消耗品、アクセサリー

製品名	コード番号	包装	備考
Exhaust Filter Heater, 120V, 23W, 3Lx2.5D	830-00011	1	XDR-50 CC標準バッグ対応フィルターヒーター (シングルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 120V, 33W, 5Lx4D	830-00013	1	XDR-200~2000 CC標準バッグ対応フィルターヒータ ー (シングルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 120V, 54W, 7.5Lx4.5D	29589479	1	XDR-50 MO標準バッグ対応フィルターヒーター (シングルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 120V, 100W, 13Lx4.5D	29589480	1	XDR-200 MO標準バッグ対応フィルターヒーター (シングルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 240V, 23W, 3Lx2.5D	830-00012	1	XDR-50 CC標準バッグ対応フィルターヒーター (シングルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 240V, 33W, 5Lx4D	830-00014	1	XDR-200~2000 CC標準バッグ対応フィルターヒータ ー (シングルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 240V, 54W, 7.5Lx4.5D	29589482	1	XDR-50 MO標準バッグ対応フィルターヒーター (シングルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 240V, 100W, 13Lx4.5D	29589483	1	XDR-200 MO標準バッグ対応フィルターヒーター (シングルパネルI/Oキャビネット用)
RTD Sensor - 3.5 inch, Single element	806-00303	1	XDR-10、XDR-50用、旧型
RTD Sensor – 3.5 inch, Dual element	29317514	1	XDR-10、XDR-50用、新型
RTD Sensor - 7 inch, Dual element	827-60196	1	XDR-200~XDR-2000用、旧型
RTD Sensor - 7 inch, Dual element	29317513	1	XDR-200~XDR-2000用、新型

消耗品、アクセサリー

製品名	コード番号	包装	備考
Exhaust Filter Heater, 24VDC, 10W 3 In	29442676	1	XDR-10専用
Exhaust Filter Heater, 24VDC, 23W, 3Lx2.5D	29251607	1	XDR-50 CC標準バッグ対応フィルターヒーター (デュアルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 24VDC, 33W, 5Lx4D	29251610	1	XDR-200~2000 CC標準バッグ対応フィルターヒータ ー (デュアルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 24VDC, 54W, 7.5Lx4D	29589476	1	XDR-50 MO標準バッグ対応フィルターヒーター (デュアルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 24VDC, 100W, 13Lx4.5D	29589477	1	XDR-200 MO標準バッグ対応フィルターヒーター (デュアルパネルI/Oキャビネット用)
Exhaust Filter Heater, 24VDC, 200W, 23Lx4.5D	29589478	1	XDR-500 MO標準バッグ対応フィルターヒーター (デュアルパネルI/Oキャビネット用)

総合お問合せ窓口 TEL:03-5331-9336(営業日の9:00~12:00、13:00~17:30)

■機器アフターサービス 音声案内に従い①を選択

■製品技術情報に関して
● バイオダイレクトライン
音声案内に従い②を
e-mail: Tech-JP@cytiva.com(常時受付)

■納期/在庫お問合せ 音声案内に従い③を選択

注)お問合せに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連 絡のために利用させていただく場合があります。

注)アナログ回線等で番号選択ができない場合はそのままお待ちください。オペレーターにつながります。

www.cytivalifesciences.co.jp

本資料の使用については、お客様施設内での使用に限ります。他社への転送、譲渡等 は禁じます。本資料の著作権その他の知的財産権は、グローバルライフサイエンステクノ ロジーズジャパン株式会社に帰属します。無断転載、無断コピー、改ざん、二次利用を 禁じます。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了 承ください。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。弊社は 、資料の掲載内容の正確性を記すべく、情報を随時更新しておりますが全ての情報が 最新であることを保証するものではありません。したがいまして、当資料上の掲載内容に 誤りがあった場合でも弊社は責任を負いかねます。